

セラミックファイバーライナー付き真空熱処理炉

商品番号: KT-VF



前書き

KINTEKのセラミックファイバーライニング付き真空炉は、最高1700℃までの精密な高温処理を実現し、均一な熱分布とエネルギー効率を保証します。研究室や生産現場に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

炉型	KT-VF12 / KT-VF17
最高温度	1200℃ / 1700℃
一定作業温度	1100℃ / 1600℃
チャンパー材質	セラミック多結晶ファイバー
発熱体	Cr2Al2Mo2ワイヤーコイル / 二珪化モリブデン(MoSi2)
加熱速度	0~20℃/分（調整可能）
温度センサー	Kタイプ/Bタイプ熱電対内蔵
温度コントローラー	PLC付タッチスクリーンPIDコントローラー
温度制御精度	±1℃
温度均一性	±5℃
電源	AC110-440V、50/60HZ（カスタマイズ可能）

標準チャンパーサイズ（カスタマイズ歓迎）			
チャンパーサイズ（mm）（D×W×H）	有効容積（L）	チャンパーサイズ（mm）（D×W×H）	有効容積（L）
100x100x100	1	400x400x500	80
150x150x200	4.5	500x500x600	125
200x200x300	12	600x600x700	253
300x300x400	36	800x800x800	512
特定の研究ニーズに対応するため、特注のサイズや容積も承ります。			